

<<公差配合与技术测量>>

图书基本信息

书名：<<公差配合与技术测量>>

13位ISBN编号：9787560934778

10位ISBN编号：7560934773

出版时间：2012-7

出版时间：华中科技大学出版社（原华中理工）

作者：刘启林

页数：182

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公差配合与技术测量>>

内容概要

公差配合与技术测量是高等职业技术学院机械类各专业的重要技术基础课，它包含几何量公差与误差检测两大方面的内容，把标准化和计量学两个领域的相关内容有机地结合在一起，与机械设计、机械制造、质量控制等多方面密切相关，是机械工程技术人员和管理人员必备的基本知识和技能。

在编写过程中，结合高职高专院校的教学特点，理论联系实际，突出实用性；采用最新国家标准；并力图图文并茂，利于讲授和自学。

<<公差配合与技术测量>>

书籍目录

第一章 绪论第二章 圆柱体结合的公差与配合第三章 形状和位置公差第四章 表面粗糙度及测量第五章 技术测量基础第六章 光滑极限量规第七章 圆锥的公差配合及测量第八章 滚动轴承的公差与配合第九章 螺纹的公差配合及测量第十章 键和花键的公差与配合第十一章 圆柱齿轮传动的公差及测量参考文献

<<公差配合与技术测量>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>